

第211回応用セラミックス研究所講演会
第29回ソフト溶液プロセス研究会講演会

2012年2月24日(金)

東京工業大学・すずかけ台キャンパス
すずかけホール2階 集会室2

❀ Program ❀

- 13:00 開会あいさつ 松下 伸広
- 13:05-14:05 松嶋 雄太 山形大学工学部物質科学工学科・准教授
欠陥制御に基づく機能材料開発 -チタン酸バリウム、透明導電膜を中心として-
- 14:05-15:05 坂元 尚紀 静岡大学工学部物質工学部・助教
酸化物電極薄膜により応力印加されたペロブスカイト型強誘電体薄膜の
TEM による微構造解析
- 15:05-15:20 ❀ Coffee Break ❀
- 15:20-16:20 中野 裕美 豊橋技術科学大学 研究基盤センター・准教授
TEM によるセラミック材料の表情の読み取り
- 16:20-17:00 Zuhra KADIROVA, Senior Scientific Researcher
Institute of General Inorganic Chemistry, Academy of Science
Republic of Uzbekistan
Photodegradation of organic by activated carbon-iron oxide materials
- 17:00 閉会あいさつ 吉村 昌弘
- 17:20 学内にて懇親会

連絡先: 松下伸広
応用セラミックス研究所
内線 5310